

制定日：2025 年 12 月 19 日

第 1 回改訂日：2025 年 12 月 29 日

SID Japan Chapter (SID 日本支部)

## 日本発・注目ディスプレイ科学技術講演会 規定

### 1. 趣旨

SID 日本支部 (SID Japan Chapter、以下 SIDJC) は、日本発のディスプレイ技術および関連分野の研究開発成果を広く周知し、その国際的認知度向上を図ることを目的として、「日本発・注目ディスプレイ科学技術講演会」を開催する。本講演会では、前年度に発表され社会的・学術的に注目を集めた技術の中から、特に技術的価値や産業インパクトの高いものを選定し、SIDJC として表彰・紹介を行う。本講演会における表彰とは、SID 日本支部が注目すべきと判断した技術・業績を選定し、講演として紹介すること 자체を指すものであり、賞状の授与や順位付けを目的とするものではない。

### 2. 対象期間

対象とする技術・論文発表は、2025 年 2 月 1 日～2026 年 1 月 31 日の期間に公表されたものとする。

### 3. 対象とする技術・業績

以下に該当する、日本発のディスプレイ技術および関連領域の成果を対象とする。

1. 学会・国際会議における論文発表
2. 国際展示会 (CES、CEATEC 等) における顕著な技術展示
3. 企業の技術発表、製品発表、プレスリリース等により高い注目を得た技術
4. ディスプレイに密接に関わる材料・デバイス・システム、ならびに、新しい発光原理、光学設計、AI・画像処理等、今後のディスプレイ分野の発展が期待される周辺分野における重要成果

#### 4. ノミネート資格

ノミネート（推薦）は、所属や会員資格を問わず、広く受け付ける。

以下に該当する者が推薦可能とする。

1. 企業・大学・研究機関に所属する研究者・技術者
2. 展示会レポート執筆者、ジャーナリスト、技術アナリスト
3. ディスプレイ業界関係者
4. 国内外の学会・展示会の委員
5. その他、本件の趣旨に照らし適切と認められる者

また、推薦数が十分でない場合や補完が必要な場合には、SID 日本支部選定委員会が必要に応じて推薦依頼を行うことができる。

自薦については以下の条件付きとする。

- (A) 自薦は、対象技術が外部団体による表彰を受けている場合に限り認める。  
(B) 自薦の場合、主催団体による告知 URL または賞状の写しを必ず提出する。

#### 5. ノミネート方法

SIDJC が設置するノミネート受付用フォーム、または事務局宛の電子メールにて提出すること。

提出項目は以下とする。

1. 推薦者氏名・所属
2. 推荐対象技術名・論文題目
3. 発表主体（企業名・大学名・団体名）
4. 発表媒体（会議名、展示会名、報道媒体名等）
5. 発表年月
6. 推荐理由（200～400 字程度）

## 7. 参考資料 URL または PDF

- 論文、展示、報道等の外部資料

- 自薦の場合：主催団体公式ページ URL または賞状の写し（必須）

## 6. ノミネート締切

ノミネート受付は以下の 2 回に分けて実施する。

- 第 1 次締切：2025 年 12 月 27 日（土）（IDW'25 後の早期ノミネート受付）
- 第 2 次締切：2026 年 1 月 31 日（土）（CES2026 を含む最終受付）

第 2 次締切後であっても、選定委員会が必要と判断し受理した推薦については、選考対象とする。

## 7. 選定方法

以下のメンバーで構成される選定委員会が審議・選定を行う。

- SID 日本支部 支部長
- SID 日本支部 副支部長
- SID 日本支部 特命委員
- 必要に応じ、外部有識者の意見を参考

選定件数は原則として 5 件程度とし、以下の観点から総合的に評価する。

- 革新性・独創性
- 技術的価値
- 産業的・社会的インパクト
- 国際的波及性
- 将来展望

## 8. 表彰および講演会

選定された技術は、SID 日本支部支部長名にて表彰を行う。2026年3月6日に開催される「日本発・注目ディスプレイ技術講演会」(ハイブリッド)において講演登壇を依頼し、表彰式を併せて開催する。

## 9. 広報

本企画の周知は以下により行う。

- SID 日本支部 Newsletter
- SIDJC メーリングリスト
- SID 日本支部公式ウェブサイト
- IDW における SID ブース
- SID DW における SIDJC ブース

## 10. 問い合わせ先

SID 日本支部事務局（担当：庶務幹事）

E-mail : [shimizu.t-li@nhk.or.jp](mailto:shimizu.t-li@nhk.or.jp)